

<<硅多晶真空区熔基硼检验方法>>

图书基本信息

书名：<<硅多晶真空区熔基硼检验方法>>

13位ISBN编号：9785066130533

10位ISBN编号：5066130535

出版时间：2008-2

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<硅多晶真空区熔基硼检验方法>>

内容概要

《硅多晶真空区熔基硼检验方法(GB/T 4060-2007)》是对国家标准GB / T 4060—1983，与其相比，主要变动如下：1、测杂质浓度范围扩大为 $0.002 \times 10^{-9} \sim 100 \times 10^{-9}$ ；2、增加了“规范性引用文件”、“术语”、“允许差”、“计算”；3、将原标准中的第5章“检验条件”修订为“干扰因素”；4、将原标准中的取样位置修订为距多晶硅棒表面不低于5 mm，距多晶硅棒底部不低于50 mm；5、将原标准中的试样尺寸范围修订为直径15 mm ~ 20 mm，长度为180 mm。

<<硅多晶真空区熔基硼检验方法>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>